PATENT 2/15/01 Docket No. 325772019100

CERTIFICATE OF HAND DELIVERY

I hereby certify that this correspondence is being hand filed with the United States Patent and Trademark Office in Washington, D.C. on

August 16, 2000.

Marieta Luke

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the application of:

Jun TANIDA et al.

Serial No.:

to be assigned

Filing Date:

August 16, 2000

For:

IMAGE INPUT APPARATUS

Examiner: to be assigned

Group Art Unit: to be assigned

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119, Applicants hereby claim the benefit of the filings of Japanese patent application No. 11-233760, filed August 20, 1999.

The certified priority document is attached to perfect Applicants' claim for priority.

It is respectfully requested that the receipt of the certified copy attached hereto be acknowledged in this application.

In the event that the transmittal letter is separated from this document and the Patent and Trademark Office determines that an extension and/or other relief is required, Applicants petition for any required relief including extensions of time and authorizes the Commissioner to charge the cost of such petitions and/or other fees due in connection with the filing of this document to dc-222285

JC511 U.S. PTC 09/639990 08/16/00 Deposit Account No. 03-1952. However, the Commissioner is not authorized to charge the cost of the issue fee to the Deposit Account.

Dated: August 16, 2000

Respectfully submitted,

Barry E. Bretschneider Registration No. 28,055

Morrison & Foerster LLP 2000 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20006-1888 Telephone: (202) 887-1545

Facsimile: (202) 887-0763

日本国特許庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1999年 8月20日

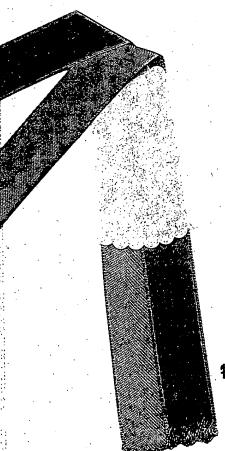
出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許顯第233760号

出 類 人 Applicant (s):

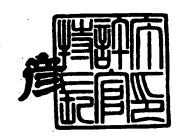
科学技術振興事業団 ミノルタ株式会社 谷田 純 山田 憲嗣





2000年 6月 2日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



特平11-233760

【書類名】 特許願

【整理番号】 P990820159

【提出日】 平成11年 8月20日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04N 1/19

H04N 5/335

【発明の名称】 画像入力装置

【請求項の数】 8

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目1番4-710号

【氏名】 谷田 純

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府堺市深阪南196番地オースター6番館403号

【氏名】 山田 憲嗣

【発明者】

【住所又は居所】 奈良県大和郡山市材木町4-607

【氏名】 宮崎 大介

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原1丁目4番15-131号

【氏名】 一岡 芳樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタ株式会社内

【氏名】 宫武 茂博

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタ株式会社内

【氏名】 石田 耕一

特平11-233760

【特許出願人】

【識別番号】

396020800

【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

【特許出願人】

【識別番号】

000006079

【氏名又は名称】 ミノルタ株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

596069678

【氏名又は名称】

谷田 純

【特許出願人】

【住所又は居所】

大阪府堺市深阪南196番地オースター6番館403号

【氏名又は名称】

山田 憲嗣

【代理人】

【識別番号】

100085501

【弁理士】

【氏名又は名称】

佐野 静夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

024969

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9716119

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像入力装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 単一平面の光電変換素子と、複数の結像ユニットが配列された 結像ユニットアレイとを有し、該結像ユニットアレイにより、前記光電変換素子 上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光束を結像する画像入力装置に おいて、

略同一範囲を結像ユニット毎に異なる視点で結像させる事を特徴とする画像入力装置。

【請求項2】 前記結像ユニット毎に前記結像する光束の光路を規制する規制 部材を備えた事を特徴とする請求項1に記載の画像入力装置。

【請求項3】 前記規制部材は隔壁である事を特徴とする請求項2に記載の画像入力装置。

【請求項4】 前記結像ユニットに光を入射させたときに明信号を出す前記光電変換素子の画素を、有効画素とする事を特徴とする請求項3に記載の画像入力装置。

【請求項5】 前記規制部材は、前記結像ユニット毎に偏光フィルターが配設 された偏光フィルターアレイであり、互いに隣接する前記偏光フィルターの偏光 方向は直交する事を特徴とする請求項2に記載の画像入力装置。

【請求項6】 前記結像ユニット毎に偏向部材を設けた事を特徴とする請求項 1に記載の画像入力装置。

【請求項7】 前記結像ユニット毎に分光部材を設けた事を特徴とする請求項 1に記載の画像入力装置。

【請求項8】 前記光電変換素子で光電変換された信号を、前記結像ユニット 毎の処理関数で処理する信号処理系を有する事を特徴とする請求項1~請求項7 のいずれかに記載の画像入力装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、複数の微小結像光学系により画像を形成する画像入力装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、情報伝達メディアの発達に伴う高度情報化社会の到来により、様々な情報を効率的且つ即時に取得する事が強く望まれてきている。その中で、画像情報が占める割合は極めて大きく、その記録、保存が高度な情報処理活動を行う上において重要な役割を果たしている。そうした記録、保存は、従来より写真カメラ、ビデオカメラ等により行われているが、これらの各構成要素を小型化する事によるそれぞれの装置の小型化には限界があるので、常時携帯を実現可能とするほど小型化するためには、新たな構成に基づく小型の画像入力装置の開発が必要であり、また期待されている。

[0003]

このような、画像入力装置の小型化を図る構成として、従来より、複数の微小 レンズの集合によるレンズアレイを用いる方法が知られている。これは、昆虫の 視覚系に見られるいわゆる複眼を応用した方式であり、単眼結像系に比べてより 少ない占有体積で、広視野で且つ明るい光学系を実現できるものである。

[0004]

このような従来の画像入力装置としては、例えば特公昭59-50042号公報に記載されている如く、微小レンズアレイ,ピンホールアレイ,及び像平面により構成されるものが開示されている。これは、微小レンズと組になったピンホールが、その微小レンズによって結像された縮小像のそれぞれ異なった部分をサンプリングする事により、像平面に物体像を形成するものである。

[0005]

また、特開平5-100186号公報に記載されている如く、微小レンズアレイ,ピンホールアレイ,及び受光素子アレイにより構成されるものが開示されて

いる。これは、微小レンズ,ピンホール,及び受光素子が一組のユニットを形成し、各ユニットがそれぞれ物体(被写体)の異なった部分からの光信号を電気信号に変換して、画像情報を得るものである。

[0006]

また、特開平10-107975号公報に記載されている如く、一つの微小レンズに対して、複数の受光素子を配置する構成のものが開示されている。これは、微小レンズが形成する物体像について、その一部分をピンホールによりサンプリングするのではなく、2次元の広がりを持つ受光素子アレイを用いて、直接微小像の信号を得るものである。ここでは、開口絞りを受光素子アレイやレンズアレイよりも物体側に配置し、各微小レンズが対象となる物体の異なった部分を観測し、且つそれぞれの信号が重なり合わない構成となっている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記特公昭59-50042号公報、或いは特開平5-100 186号公報に記載されているような構成では、いずれも基本となる光学系は同様のものであって、入力される画像信号の精細さの点が問題となる。つまり、レンズーピンホールタイプの複眼光学系では、微小レンズ、受光素子を単位とするユニット数が、取得画像の解像点数に一致するので、高精細画像を取り込むためには、ユニット数の増大が不可欠である。ところが、微小レンズといえども、レンズとしての機能を確保するためには、或程度の大きさが必要であり、細密充填構造により微小レンズを配列したとしても、この複眼光学系ではユニット数を多く取る事には限界がある。その結果、高精細画像の入力が困難となる。

[0008]

また、上記特開平10-107975号公報に記載されているような構成では、入力される画像信号の精細さの問題は解決されるが、この光学系において最良の光学特性を得るためには、微小レンズアレイ及び受光素子アレイを、開口絞りを中心とする球面上に配置する必要があり、画像入力装置全体を小型化する目的には適していない。さらには、特に受光素子アレイは曲面(ここでは球面)上に離散的(飛び飛びの位置)に配置する必要があるので、各デバイスの位置合わせ

が大変となり、装置の作製が困難になる。

[0009]

その他、開口絞りを廃し、平面上に微小レンズアレイ及び受光素子アレイを並べる発明も開示されているが、ここでは隣接するレンズからの光信号による混信を避けるため、受光素子アレイは間隔を空けて配置しなければならず、受光素子取り付け部分の面積が広くなってしまう。また、この方法は、狭い物体角を仮定し、光学特性の劣化を前提としたものであるので、使用するには難点がある。

[0010]

本発明は、以上のような問題点に鑑み、簡単な構成で、より小型、高精細の画像入力装置を提供する事を目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明では、単一平面の光電変換素子と、複数の 結像ユニットが配列された結像ユニットアレイとを有し、その結像ユニットアレ イにより、前記光電変換素子上の異なる位置にそれぞれ前記結像ユニット毎に光 束を結像する画像入力装置において、略同一範囲を結像ユニット毎に異なる視点 で結像させる請求項1の構成とする。また、前記結像ユニット毎に前記結像する 光束の光路を規制する規制部材を備えた請求項1に記載の請求項2の構成とする

[0012]

また、前記規制部材は隔壁である請求項2に記載の請求項3の構成とする。また、前記結像ユニットに光を入射させたときに明信号を出す前記光電変換素子の 画素を、有効画素とする請求項3に記載の請求項4の構成とする。

[0013]

或いは、前記規制部材は、前記結像ユニット毎に偏光フィルターが配設された 偏光フィルターアレイであり、互いに隣接する前記偏光フィルターの偏光方向は 直交する請求項2に記載の請求項5の構成とする。

[0014]

また、前記結像ユニット毎に偏向部材を設けた請求項1に記載の請求項6の構

成とする。或いは、前記結像ユニット毎に分光部材を設けた請求項1に記載の請求項7の構成とする。

[0015]

また、前記光電変換素子で光電変換された信号を、前記結像ユニット毎の処理 関数で処理する信号処理系を有する請求項1~請求項7のいずれかに記載の請求 項8の構成とする。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。本発明では、単一平面受光素子アレイを、各微小レンズに対応させた領域に分割し、各領域には複数の受光素子が含まれるようにして、更に各レンズからの光信号が混信しないように隔壁を設けた、薄型画像入力装置の構成となっている。図1は、本発明の画像入力装置の一実施形態を模式的に示す分解斜視図である。

[0017]

同図において、1は微小レンズ1aを例えば正方形状に縦横に配列した微小レンズアレイであり、微小レンズアレイ1に対面してその下方に配置される3は、同様にして受光素子3aを例えば正方形状に縦横に配列した受光素子アレイである。また、1と3との間に配置される2は、微小レンズアレイ1の各微小レンズ1a間下方に、格子状に隔壁2aを施す隔壁層である。

[0018]

同図に示すように、微小レンズアレイ1の一つの微小レンズ1 a に対して、受 光素子アレイ3の複数の受光素子3 a が対応し、また、間の隔壁層2の一格子部 分が対応している。そして、破線による角柱で仮想的に示すように、これらが信 号処理単位(ユニット)Uを形成している。各ユニット間は、互いに隣接する微 小レンズ1 a からの光信号の侵入を防ぐために、隔壁2 a で分離され、光路を規 制されている。受光素子アレイ3としては、既存のCCD素子等の固体撮像素子 を利用する事ができるので、部品点数が少なくなり、装置構成の簡略化が可能と なる。 [0019]

図2は、互いに隣接する二つのユニットを取り出して、その光学系を模式的に示した縦断面図である。同図において、装置上方に配置された図示しない物体の像が、注目ユニットU1内で結像する場合、正規の光信号としての物体からの光線L1は、例えば注目ユニットU1に属する微小レンズ1aの光軸X1に沿って入射し、その微小レンズ1aによって、注目ユニットU1に属する受光素子アレイ3上に集光する。このとき、不要な光信号である光線L2が、隣接ユニットU2において、それに属する微小レンズ1aの光軸X2に対して外側から大きな角度で入射すると、注目ユニットU1に属する受光素子アレイ3に集光、結像されてしまう。

[0020]

この混信状態を避けるために、各ユニット間に、同図に示す隔壁2aを設けている。このような隔壁は、微小レンズ1aから受光素子アレイ3に到るまで設けられている場合には、言うまでもなく完全に混信を防ぐ事ができる。ただ、部分的に設けられた隔壁であっても、不要な信号を低減する効果は有している。同図に示すように、隔壁2aが微小レンズ1aから下方に略垂直に延びている場合、以下の式(1)が成り立つ。

[0021]

$$x = (a - c) d/2c$$
 (1)

但し、

x:隣接ユニットから微小レンズ当たり光量1/2の光信号が侵入してくる 領域の幅

a: 微小レンズと受光素子との間隔

c:隔壁高さ

d:ユニット幅

である。このとき、完全には信号を分離できないが、特に隔壁高さを高くするほど、大幅に混信を減らす事ができる。但し、信号の混信が最終的な画像情報にどの程度影響するかは、シミュレーション等を用いて実地に検討すれば良い。

[0022]

上述した微小レンズアレイの全体及び各ユニットのサイズ、微小レンズ個数 (ユニット数), 焦点距離, 及び作製方法を以下に示す。ここでは回折光学レンズ及び屈折型レンズの2種類の例を示している。さらに、回折光学レンズについては、2種類のサイズのものを示している。

[0023]

《回折光学レンズ》

・サイズ

【表 1 】

ユニットピッチ	176μm	250μm
全体サイズ	8. 8mm×6. 7mm (ユニット数50×38)	15mm×15mm (ユニット数60×60)
焦点距離	176μm	250μm

[0024]

・作製方法

回折光学レンズの作製方法を図3に示す。まず、同図(a)に示すように、ガラス基板G表面にレジストRを塗布する。このレジストRとしては、電子線用レジストを使用する。次に、同図(b)に示すように、電子ビーム描画装置を使用して、作製したいパターンPnをレジストRに描画する。さらに、同図(c)に示すように、描画されたパターンを現像する。最後に、同図(d)に示すように、描画、現像されたパターンをエッチング装置によりガラス基板Gに転写する。

[0025]

描画されるパターンはゾーンプレートで、バイナリ型とマルチレベル型を作製している。現在作製している試作レンズアレイでは、最小線幅はバイナリ型で 0.4 μm、マルチレベル型で 0.2 μmとなっている。最小線幅が 1 μm程度と

大きい場合は、レーザービーム描画装置でもパターンの描画が可能である。

[0026]

《屈折型レンズ》

・サイズ

【表2】

ユニットピッチ	176μm	250μm
全体サイズ	8. 8mm×6. 7mm (ユニット数50×38)	15mm×15mm (ユニット数60×60)
焦点距離	約230µm	約350μm

[0027]

・作製方法

屈折型レンズの作製方法を図4に示す。ここではいわゆるサーマルリフロー法を用いている。まず、同図(a)に示すように、ガラス基板G表面にフォトレジストPRを塗布したものを、パターンを描画したマスクMで覆い、その上から矢印Wで示すように露光する。このようないわゆるフォトリソグラフィ手法により、フォトレジストPRにパターンを転写する。このパターンは、回折光学レンズの場合とは違って、ゾーンプレートではなく円のパターンが描かれたアレイをマスクとして使用するものである。

[0028]

露光後、同図(b)に示すように、現像を行うと、円柱の形をしたレジストが残る。このレジストパターンをホットプレートやオーブンでポストベークすると、同図(c)に示すように、円柱のパターンが溶けて表面張力によりレンズ形状になる。このレジストパターンをエッチングする事により、同図(d)に示すように、ガラス基板Gにパターンを転写する。ガラス基板Gの材質としては、主に石英が用いられる。尚、上記サーマルリフロー法に関する文献の出典は、

8

"Micro-optics" Hans Peter Herzig,p132-p136,1997 Taylor&Francis. である。

[0029]

また、上述した隔壁に要求される条件は、以下の通りである。

- 1. 隔壁厚さはできるだけ薄くする。
- 2. 隔壁高さは微小レンズから受光素子面に到るものが望ましい。
- 3.隔壁は不透明で且つ光の反射・散乱を起こさないものが良い。

[0030]

隔壁の実施例としては、金属に対してレーザー加工を行うものや、光硬化性樹脂を用いて立体成形を行うものがある。金属のレーザー加工によるものでは、板厚200μmのステンレス板を用いて、隔壁厚さ20μm,間隔250μmの隔壁を形成したものが試作されている。また、反射防止のため、隔壁の表面には黒化処理を施している。

[0031]

また、光硬化性樹脂を用いた立体成形によるものでは、入射光に対する高い自己収束性を有するペンタエリスリトールトリアクリレート(PETA)に、光重合開始剤としてベンジル3%を添加した樹脂を用いて、これにレーザービームを走査する事により、隔壁を形成したものが試作されている。ここでは隔壁厚さ56μm,高さ500μm程度の隔壁が作製できる事が確認されている。

[0032]

本実施形態の画像入力装置により得られた画像について、以下に説明する。図 5は、レンズアレイにより結像された多重縮小像である。使用したレンズアレイは、イオン交換法による屈折率分布型平板マイクロレンズで、焦点距離 650μ m, レンズ口径 250μ m, レンズ間距離 250μ mである。受光素子としては、素子数 739×575 ,素子開口 11μ m× 11μ mの CCD 撮像素子を用いている。この場合、ユニット当たり約 22. 7×22 . 7素子が対応する。ユニット当たりの素子数が整数ではないが、最終的な結果には影響しない。

[0033]

図6は、ユニット中心画素からの信号を集めて再構成した画像である。同図に

示すように、物体の正立像が得られている様子が分かる。また、図7は、逆行列 法により、全ての受光素子からの信号を用いて再構成した画像である。同図に示 すように、良好な結果が得られている事が確認できる。

[0034]

ところで、上述した隣接信号の分離に関しては、上記隔壁の代わりに、偏光フィルターの組み合わせによっても同等な効果を得る事ができる。図8は、その偏光フィルターを模式的に示す斜視図である。同図に示すように、このような偏光フィルターアレイ4は、それぞれの区画4aが上記各ユニットに対応しており、その偏光方向が市松模様状に互いに直交するように偏光透過フィルターを配置したものである。このような偏光フィルターアレイ4を2枚用意し、それぞれ図1に示した微小レンズアレイ面と受光素子アレイ面に、各ユニットに対応した位置となるように配置すれば良い。

[0035]

このとき、或一つのユニットに注目すると、その面に向かって上下左右に隣接するフィルターの各区画4 a は、注目したユニットのフィルターの偏光方向とは直交した偏光のみを透過させるため、これらの隣接するユニット間では、入射する光信号の混信を防ぐ事ができる。さらに、それぞれの偏光方向に対応したユニットからの信号を選択的に利用すれば、偏光方向に応じた感度を持つ画像入力装置として機能させる事ができる。

[0036]

このような偏光フィルターとしては、回折光学素子によるもの或いは回折光学素子と屈折型光学素子を組み合わせたハイブリッド素子によるものが考えられる。回折光学素子による偏光フィルターは、上述した回折光学レンズアレイを作製する場合と同じ手法で、電子ビーム描画装置を用いてレジストパターンを描画し、エッチングによりガラス基板にパターンを転写する事により作製する事ができる。偏光フィルターのパターンは、基本的にはバイナリ型のLine&Spaceになる。最小線幅は、現在使用されている電子ビーム描画装置で、0.2μπ程度が可能である。また、微小レンズアレイの場合と同様にして、最小線幅が大きい場合は、レーザービーム描画装置で作製する事ができる。

[0037]

また、上述した、偏光方向に応じた感度を持つ画像入力装置として機能させるときの、具体的な使い方を以下に述べる。一般に、偏光情報によれば、対象物体の誘電率等の物理的特性を得る事ができる。高感度の計測を行うためには、精密なアライメント等が必要となるが、簡易型の画像入力装置であっても、大まかな物体特性を得る事は可能である。例えば、誘電体表面で反射を行う場合においては、偏光成分により反射率が異なる現象が見られるが、この偏光情報を観測する事により、画像入力装置に対する反射面の相対角度を知る事ができる。

[0038]

このような反射面としては、ガラス板等が考えられ、その面の角度を測定する 計測器が想定される。その他の例として、プラスチック板等の透明物体内部の応 力分布測定への応用や、カメラで用いる偏光フィルターのように、ガラスの反射 像と透過像とを分離して物体像を入力する事ができる画像入力装置への応用が挙 げられる。

[0039]

ところで、本発明の画像入力装置の全体の厚さは、以下に示す要素により決まってくる。即ち、

(ガラス基板の厚さ)+(微小レンズの焦点距離)+(受光素子の厚さ) となる。

[0040]

図9は、本発明の画像入力装置により獲得された光信号に対する信号処理系の構成を、模式的に示す斜視図である。同図(a)に示すように、対象となる物体 5 と微小レンズアレイ1 との距離を A、微小レンズアレイ1 と受光素子アレイ3 との距離を B、ユニット間隔を Dとおく。そして、受光素子アレイ3 から取り出される出力信号を Oとする。このとき、この画像入力装置のユニットの縦横の配列を p, q で表し、同図(b)に示すように、ユニット [p,q] における微小像(ユニットの入力信号)を $I_{p,q}$ (x,y)、入力信号に対する選択関数を $f_{p,q}$ (x,y) とすると、その出力信号 $O_{p,q}$ は以下の式(2)で与えられる。

$$O_{p,q} = \int \int I_{p,q}(x, y) f_{p,q}(x, y) dx dy$$
 (2)

[0041]

各ユニットで得られる像は、物体 5、微小レンズアレイ 1、受光素子アレイ 3 の配置に応じて、受光素子アレイ 3 上で物体像 5 a が一定距離ずつシフトしたものである。簡単のため、微小レンズアレイ 1 が偏向作用を持たない場合を考えると、各ユニットにおける相対シフト量 Δ は、以下の式 (3) で求められる。

$$\Delta = BD/A \tag{3}$$

従って、各ユニットの出力信号は、ユニット[0,0]の入力信号 $I_{0,0}$ (x,y)を用いて、以下の式(4)で表される。

$$O_{p,q} = \int \int I_{0,0} (x - p \Delta, y - q \Delta) f_{p,q} (x, y) dxdy$$
 (4) [0042]

ここで、ユニット毎の選択関数 $f_{p,q}(x, y)$ を操作する事により、様々な効果が得られる。例えば、ユニット原点の信号のみを選択すると、 $f_{p,q}(x, y) = \delta(x, y)$ であり、出力信号は以下の式(5)となる。

$$O_{\mathbf{n},\mathbf{q}} = I_{0,0} \left(-p \Delta, -q \Delta \right) \tag{5}$$

これは、 $I_{0,0}$ (x, y)をA/BD倍に拡大した像を意味する。 $I_{0,0}$ (x, y)は対象物体のA/B倍の倒立像である事より、各ユニットからの出力信号O $_{p,0}$ の集まりは、対象物体が1/D倍に拡大された正立像と等価になる。

[0043]

また、ユニット選択関数として、以下の式(6)を用いる場合を考える。

$$f_{p,q}(x, y) = \delta (x - \alpha p, y - \beta q)$$
 (6)

このとき、上記式(2)より、以下の式(7)となる。

$$O_{p,q} = I_{0,0} \{-p (\Delta - \alpha), -q (\Delta - \beta)\}$$
 (7)

これは、物体をx方向に Δ /(Δ - α) D倍、y方向に Δ /(Δ - β) D倍拡大 した像が得られる事を示している。

[0044]

また、ユニット選択関数として、以下の式(8)を用いる場合を考える。

$$f_{p,q}(x, y)$$

$$= \delta \{x - (P-p) \Delta (\cos \theta - 1) - (Q-q) \Delta \sin \theta,$$

$$y + (P-p) \Delta \sin \theta - (Q-q) \Delta (\cos \theta - 1) \}$$
(8)

このとき、出力信号として以下の式(9)を得る。

$$O_{p,q} = I_{P,Q} \{ (P-p) \Delta cos \theta + (Q-q) \Delta sin \theta, - (P-p) \Delta sin \theta + (Q-q) \Delta cos \theta \}$$
 (9)

これは、ユニット [P, Q] を中心として、反時計方向に角度 θ だけ物体を回転させた出力像と等価である。

[0045]

また、ユニット選択関数として、以下の式(10)を用いる場合を考える。

$$f_{p,q}(x, y) = \delta(x) rect(y/l_y)$$
 (10) これにより、y方向に広がった入力信号を選択すると、出力信号として以下の式(11)を得る。

$$O_{p,q}=\int_{-ly/2}^{ly/2}I_{0,0}$$
 $(-p\Delta, y-q\Delta)$ dy (11) この応答特性は、物体において y 方向に伸びた線分情報の抽出に利用する事ができる。

[0046]

以上説明したように、ユニット選択関数 f_{p,q} (x, y) の定義により、獲得した画像信号に対して様々な処理を行う事ができる。この操作は、本発明の画像入力装置においては、受光素子アレイから読み出す信号のアドレス指定により実現する事ができる。即ち、使用する選択関数に対応したアドレスの受光素子からの信号を用いて、そのユニットの出力信号を計算する事により、式(2) に対応した出力信号を得る事ができる。

[0047]

尚、本発明の画像入力装置の構成においては、組立の際に各要素同士の位置合わせが不十分であっても、信号の処理手続きを工夫する事により、正しい信号を得る事ができる。具体的な手続きは、以下の通りである。まず、微小レンズアレイに対して隔壁を位置合わせした後に接着し、その一体化したものを、受光素子アレイ表面に密着させて配置する。この状態で使用する事も可能であるが、受光素子アレイの利用効率を高め、後処理の負担を軽減するために、更に前記一体化したものの各区画と受光素子アレイの区画が平行になるように調整する。

[0048]

これは、装置に光を入射させ、隔壁の影と受光区画によって発生するモアレ稿を観測する事で実現する事ができる。また、この調整手続きにおいて、明信号を出す画素が実際の光信号を取り込む有効画素になるため、その画素位置を用いて、各ユニット信号と素子出力の読み出しアドレスの対応関係を得る事ができる。例えば、全画素からのデータを入力した後で、有効画素以外の信号をマスクする事で、不必要な信号を容易に排除する事ができる。

[0049]

ところで、上記 I_{p,q}は、ユニット [p, q] において得られる受光素子からの信号に対応する。隔壁が受光素子面まで達している場合は、隔壁部分の受光素子を除いた受光素子からの信号になる。また、隔壁が受光素子面まで達していない場合は、混信部分の受光領域を除いた受光素子からの信号になる。

[0050]

また、実際の画像入力装置では、 $f_{p,q}$ は有限のサンプリング幅を持つために rect 関数になる。これは、撮像分担する領域(微小画角)に相当する範囲内 で 1 、範囲外で 0 となる関数である。図 1 0 を参考にすると、受光素子面 S における受光に用いる画素の幅 η と微小画角 β との関係は、以下の関係式(c)で与えられる。

$$\beta = 2 \text{ t a n}^{-1} (\eta / 2 \text{ f})$$
 (c)

ここで、f は結像素子 I F の焦点距離である。この式を用いて、r e c t 関数の 範囲を決定する。

[0051]

図11は、物体と画像入力装置の視野との関係を模式的に示す図である。ここでは、物体5の長さXの範囲を各微小レンズL_{i,j}により受光素子アレイ3に結像する場合を示している。物体5の全体像は、微小レンズアレイ1の個々の微小レンズで、各々の該レンズに対応する受光素子アレイ3上の領域に反転縮小結像するが、その時の物体5と微小レンズアレイ1の個々のレンズの位置関係で、受光素子アレイ3上の各領域の像情報に差異が生じる。これを利用して像の再構築を行うものである。

[0052]

具体的には、物体5の全体像Xは微小レンズアレイ1の各微小レンズL_{i,j}で、各々受光素子アレイ3上の対応する領域に像Z(L_{i,j})を結像する。つまり微小レンズアレイ1のレンズの個数だけ受光素子アレイ3の結像面3b上に物体5の物体面5bが反転縮小結像される。しかしながら、個々の像は物体と各レンズと対応する受光素子アレイ領域の位置関係で、該領域内での像の位置や信号の強度などの像情報に差異を生じるので、これを利用する。詳しくは上記図9において説明した通りである。

[0053]

図12は、画像入力装置の視野を拡大する原理を模式的に示す図である。まず、同図(a)に示すように、微小レンズアレイ1の各微小レンズ $L_{i,j}$ は、物体5の物体面5bの $X_{i,j}$ の長さを受光素子アレイ3の結像面3b上に結像する。各微小レンズ $L_{i,j}$ の位置に応じて、結像する範囲即ち物体面5b上での範囲に若干のズレがある。このとき、同図(b)のように偏向部材を用いると、そのズレが大きくなり、全体の視野が広がる。

[0054]

つまり、画角を広げて撮影したいときは、同図(b)に示すように、微小レンズアレイ1の代わりに、偏向作用と結像作用とを有する機能光学素子である、偏向機能付きレンズアレイ6を用いると良い。ここでは各ユニット毎に偏向素子6 aが設けられている。このとき、各ユニット視野範囲Vにより、物体5を広範囲にカバーする事ができる。

[0055]

このような偏向作用を有する偏向素子は、プリズム以外に回折光学素子により 実施する事ができる。その材質や作製方法、大きさ等については、上述した回折 光学レンズに準じる。具体的には、フレネルゾーンプレート等の結像作用を有す るパターンの中心を、入射光を偏向させる方向に偏心させる方法と、結像用回折 光学素子に1次元回折格子を重ね合わせる事で、同等の作用を得る方法とが挙げ られる。偏向角度が小さい場合には前者が適しており、大きい場合には後者が適 している。そして、偏向素子の導入による視野角の変化は、各偏向素子のパラメ ータで制御する事ができる。

[0056]

図13は、上記前者の構成例を模式的に示す説明図である。同図において、フレネルゾーンプレートFの偏心量を ξ 、画角を α 、焦点距離をfとおく。また、図14は、上記後者の構成例を模式的に示す説明図である。同図において、1次元回折格子DGの格子定数をd、画角を α 、入射光の波長を λ とおく。そして、各図において、入射光を11、回折光を12とする。上記各偏向素子のパラメータとしては、それぞれ偏心量 ξ ,格子定数dが対応している。各ユニットが提供する画角 α は入射光に対する偏向角に等しいため、各図を参照して、以下の関係式(a)、(b) を得る。

[0057]

$$\alpha = t \ a \ n^{-1} \ (\xi / f) \tag{a}$$

$$\alpha = s i n^{-1} (m \lambda / d)$$
 (b)

ここで、mは整数を表す。回折格子を利用する場合、mに対応した多数の回折 光が現れるが、回折格子のブレーズ化等の手法により、単一の回折光のみを得る 事が可能である。

[0058]

図15は、分散特性を付加した機能光学素子による画像入力装置の構成を模式的に示す斜視図である。ここでは一ユニット部分を示しており、受光素子アレイ3の上方には、機能光学素子として回折格子7が対面して配置されている。そして、個別ユニットU毎に独立した分光器がそれぞれ構成され、撮影した物体各部の分光情報を獲得する事ができる。この回折格子7は、例えば同図の矢印で示す×方向及びy方向で格子定数が異なっており、波長に応じた角度で入射光線Lを偏向し、受光素子アレイ3上の異なる位置の受光素子3aに、分光光線Laとして光信号を導く。

[0059]

ここでは受光素子アレイ3側に特別な波長選択フィルターを用意する必要はなく、いわゆる単一平面受光素子をそのまま利用する事ができる。個別ユニットU内の受光素子3 a 群は正方形状に配列されているが、それらをカバーするように

分光光線Laの光信号を偏向させる事で、受光素子3aを無駄にせず利用する事ができる。

[0060]

上記各分光器は、上述した偏光フィルターや偏向素子と同様に、回折光学素子として作製する。そのため、材料は石英のガラス基板となり、作製方法も同様となる。描画のパターンは、x,y方向でそれぞれ異なる所定の格子定数となるように設計し、結果的に各方向においてそれぞれ各波長に対応した角度で入射光を偏向できるようにしている。

[0061]

このような分光(分散)による画像の特長及び使用方法を以下に示す。一般に、視覚情報としての色を表す場合には、3原色のフィルターを通して物体を観測する方法がとられるが、分光情報を利用すれば、より多くの物体情報を得る事ができる。例えば、物質はそれぞれ異なった分光吸収率を持つので、吸収される分光を測定する事により、物体を構成する物質の同定を行ったり、分布を調べたりする事が可能である。また、水により吸収される光の波長情報により、対象人物の発汗量を計測し、その快適度や心理状態等を観測する装置として応用する事ができる。詳しくは特開平8-184555号公報に開示されている通りである。

[0062]

尚、特許請求の範囲で言う光電変換素子は、実施形態における受光素子アレイに対応している。また、結像ユニットアレイは微小レンズアレイに、処理関数は 選択関数に対応している。

[0063]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、簡単な構成で、従来より小型、高精細の画像入力装置を提供する事ができる。

[0064]

そして、複眼光学系を用いる事と、完全平面構造とする事とにより、装置全体 を薄型化・小型化する事ができ、携帯可能な画像入力装置として利用する事がで きる。また、既存の固体撮像素子の上部に隔壁とレンズアレイを装着するだけで 装置を構成する事ができるため、生産性に優れるとともに、部品点数が削減されるので低コストとなり、しかも装置の信頼性が向上する。

[0065]

特に、請求項1~請求項5によるならば、隣接する結像ユニットからの光信号の侵入を阻止し、混信を防止して良好な画像信号を得る事ができる。

[0066]

また、請求項6によるならば、対象となる物体に対する視野を十分に確保する 事ができ、画像入力装置の光学系が有する情報容量を損なう事なく、装置の薄型 化、小型化を実現する事ができる。

[0067]

また、請求項7によるならば、得られた分光情報を利用する事により、多くの 物体情報を得る事ができる。

[0068]

また、請求項8によるならば、獲得した画像信号に対して様々な画像処理を行う事ができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の画像入力装置の一実施形態を模式的に示す分解斜視図。
- 【図2】互いに隣接する二つのユニットの光学系を模式的に示した縦断面図。
- 【図3】回折光学レンズの作製方法を模式的に示す斜視図。
- 【図4】 屈折型レンズの作製方法を模式的に示す図。
- 【図5】レンズアレイにより結像された多重縮小像。
- 【図6】ユニット中心画素からの信号を集めて再構成した画像。
- 【図7】全ての受光素子からの信号を用いて再構成した画像。
- 【図8】信号分離偏光フィルターを模式的に示す斜視図。
- 【図9】光信号に対する信号処理系の構成を模式的に示す斜視図。
- 【図10】受光領域と微小画角との関係を模式的に示す説明図。
- 【図11】物体と画像入力装置の視野との関係を模式的に示す図。
- 【図12】画像入力装置の視野を拡大する原理を模式的に示す図。
- 【図13】結像素子の偏心による偏向を模式的に示す説明図。

特平11-233760

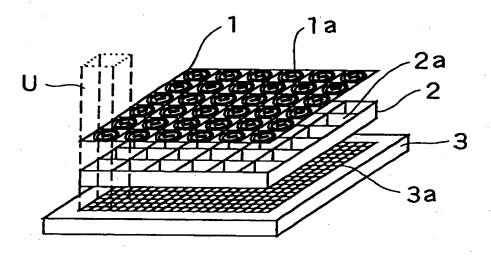
- 【図14】回折格子による偏向を模式的に示す説明図。
- 【図15】分散素子による画像入力装置の構成を模式的に示す斜視図。

【符号の説明】

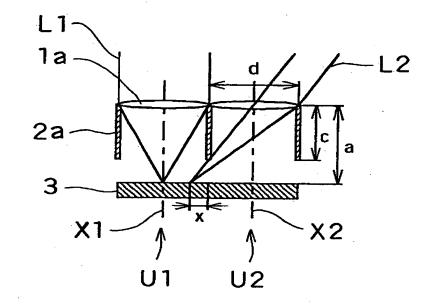
- 1 微小レンズアレイ
- 2 隔壁層
- 3 受光素子アレイ
- 4 偏光フィルターアレイ
- 5 物体
- 6 偏向機能付きレンズアレイ
- 7 回折格子
- U 信号処理単位(ユニット)
- R レジスト
- G ガラス基板
- **PR** フォトレジスト
 - M マスク
 - F フレネルゾーンプレート
- DG 1次元回折格子
- IF 結像素子
 - S 受光素子面

【書類名】 図面

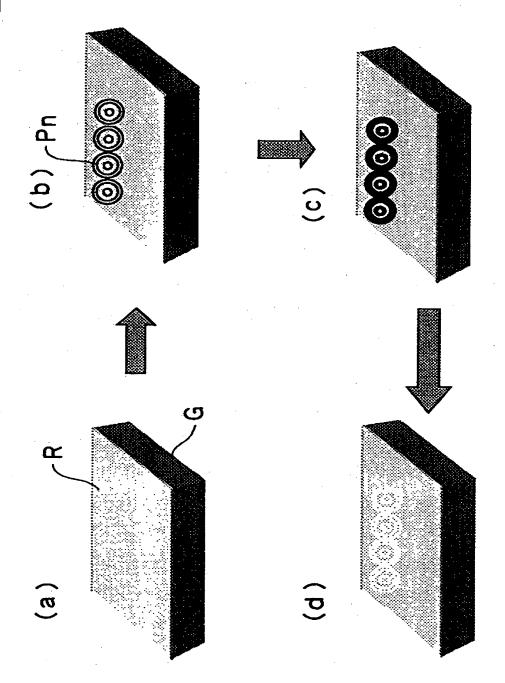
【図1】



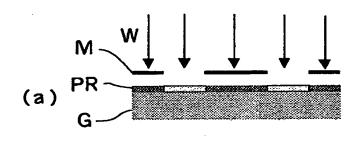
【図2】



[図3]



【図4】

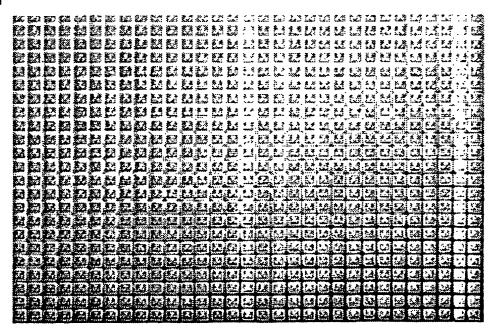








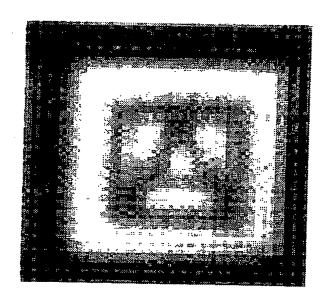
【図5】



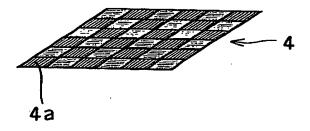
【図6】



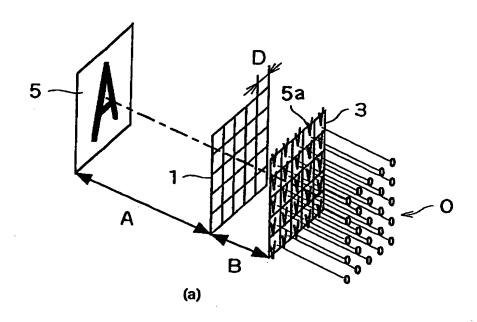
【図7】

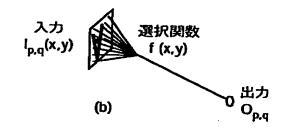


【図8】

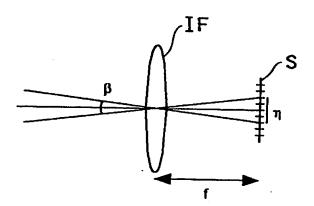


【図9】

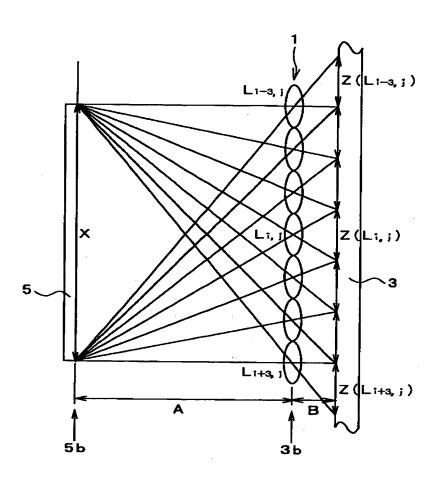


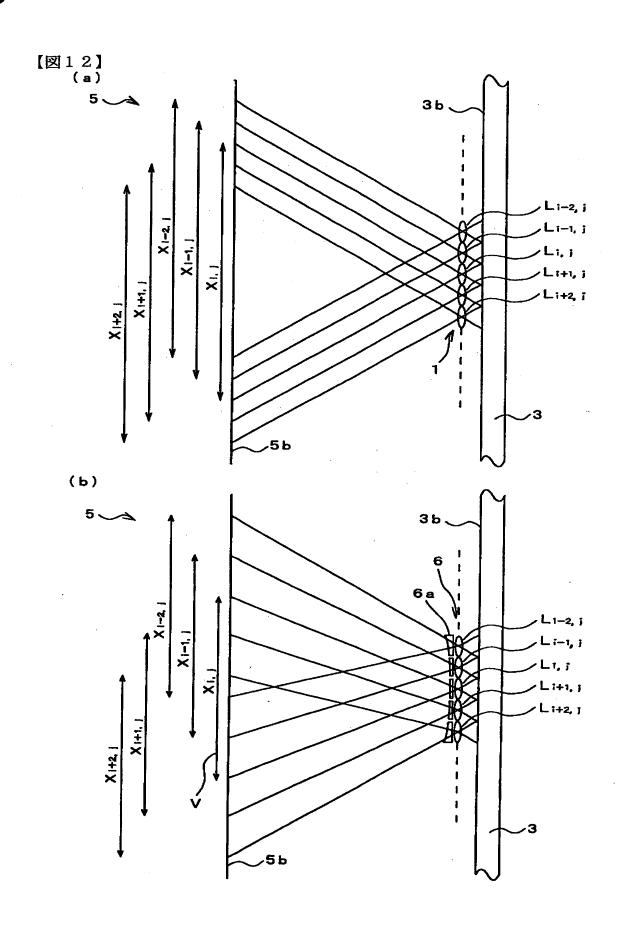


【図10】

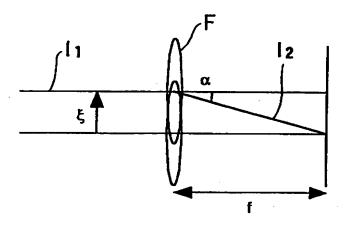


【図11】

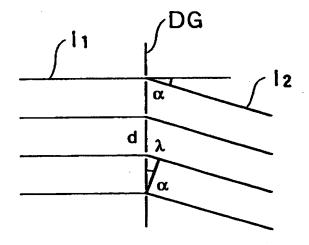




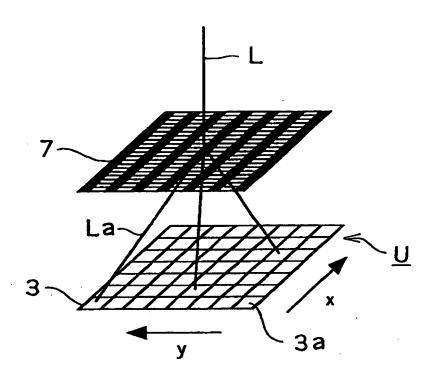
【図13】



【図14】



【図15】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】簡単な構成で、従来より小型、高精細の画像入力装置を提供する。

【解決手段】単一平面の受光素子アレイ3を、微小レンズアレイ1の各微小レンズ1 a に対応させた領域に分割し、各領域には複数の受光素子3 a が含まれるようにして、更に各微小レンズ1 a からの光信号が互いに混信しないように隔壁層2による隔壁2 a を設けた構成とする。

【選択図】 図1

特平11-233760

【書類名】 手続補正書

【提出日】 平成11年 8月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 平成11年特許願第233760号

【補正をする者】

【識別番号】 396020800

【氏名又は名称】 科学技術振興事業団

【補正をする者】

【識別番号】 596069678

【氏名又は名称】 谷田 純

【補正をする者】

【識別番号】 599117358

【氏名又は名称】 山田 憲嗣

【代理人】

【識別番号】 100085501

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐野 静夫

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 提出物件の目録

【補正方法】 追加

【補正の内容】

【提出物件の目録】

【物件名】 委任状 2

29916700144

【整理番号】

委 任 状

平成 /7 年 8月 20日

私儀 識別番号100085501 弁理士 佐 野 静 夫 氏を代埋人として次の事項を委任します。

1,

特許出願に関する一切の件並びに本件に関する放棄若しくは取下げ、出願変 更及び拒絶査定に対する審判の請求並びにその取下げ。

- 2、上記出願に基づく特許法第41条第1項及び実用新案法第8条第1項の優先 権主張並びにその取下げ及び優先権主張に伴う後の出顧に関する一切の件。
- 3、上記出願の分割出願に関する上記事項一切。
- 4、上記出願に関する審査請求、優先審査に関する事情説明書の提出、刊行物の 提出、証明の請求及び上記出願又は審判請求に関する物件の下附を受ける事項。
- 5、第1項に関する通常実施権許諾の裁定請求、裁定取消請求並びにそれ等に対する答弁、取下げその他本件に関する提出書類及び物件の下附を受ける事項。
- 6、上記出願に係る特許権に関する一切の手続。ただし、特許権の維持に係る年 金納付に関する手続を除く。
- 7、上記各項に関し行政不服審査法に基づく諸手続に関する事項。
- 8、上記事項を処理するため、復代理人を選任及び解任する事項。

識別番号 396020800埼玉県川口市本町4丁目1番8号科学技術振興事業団理事長 中 村 守 孝





委任状

平成11年 8月 20日

私は、識別番号 100085501 弁理士 佐野静夫 氏をもって代理人とし下記 事項を委任します。

- 1. 特許出願、特許権存続期間の延長登録出願、実用新案登録出願及び意匠登録願に関する手続き並びにこれらの出願に関する出願の放棄及び取下げ
- 2. 特許出願、実用新案登録出願及び意院登録出願の相互間における他の出願への変更
- 3. 特許出願又は実用新案登録出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案第8条第 1項の規定による優先権の主張及び取下げ
- 4. 特許権、実用新案権及び意匠権並びにこれらに関する権利に関する手続き並びにこれ らの権利の放棄
- 5. 特許出願、特許権存続期間の延長登録出願及び意匠登録出願に関する拒絶査定に対す る審判の請求及びその取下げ
- 6. 上記各項を処理するための復代理人の選任及び解任

識別番号 596069678

住所 兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目1番4-710号

住所 大阪府堺市深阪南 196 番地 オースター (希館 403号

邸 山田 惠嗣 圖

認定・付加情報

特許出願の番号

平成11年 特許願 第233760号

受付番号

29916700144

書類名

手続補正書

担当官

塩崎 博子

1606

作成日

平成11年10月19日

<認定情報・付加情報>

【提出された物件の記事】

【提出物件名】

委任状(代理権を証明する書面)

1

識別番号

[396020800]

1. 変更年月日

1998年 2月24日

[変更理由]

名称変更

住 所

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

氏 名

科学技術振興事業団

識別番号

[000006079]

1. 変更年月日 1994年 7月20日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

氏 名 ミノルタ株式会社

識別番号

(596069678)

1. 変更年月日 1996年 5月17日

[変更理由]

新規登録

住 所

兵庫県神戸市須磨区道正台1丁目1番4号710号室

氏 名

谷田 純

識別番号

(599117358)

1. 変更年月日

1999年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府堺市深阪南196番地オースター6番館403号

氏 名

山田 憲嗣